Our File No. 9281-4707 Client Reference No. SN US02083

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re A	Application of:
Kinsh	iro Takadate et al.
Serial	No. To Be Assigned
Filing	Date: Herewith
For:	Non-Reciprocal Circuit Element With Reduced Shift Of Center Frequency Of Insertion Loss With Change In Temperature And Communication Device

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of priority document Japanese Patent Application No. 2002-334999, filed November 19, 2003 for the above-named U.S. application.

Respectfully submitted,

Gustavo Siller, Jr.

Registration No. 32,305 Attorney for Applicants Customer Number 00757

BRINKS HOFER GILSON & LIONE P.O. BOX 10395 CHICAGO, ILLINOIS 60610 (312) 321-4200



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年11月19日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-334999

[ST. 10/C]:

[] P 2 0 0 2 - 3 3 4 9 9 9]

出 願 人
Applicant(s):

アルプス電気株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 8月14日





【書類名】

特許願

【整理番号】

N02083

【提出日】

平成14年11月19日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01P 1/38

【発明の名称】

非可逆回路素子及び通信機装置

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】

高舘 金四郎

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】

大西 人司

【特許出願人】

【識別番号】

000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 詔男



【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704956

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 非可逆回路素子及び通信機装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 板状磁性体と、該板状磁性体の一面側に配置された共通電極と、該共通電極の外周部から前記板状磁性体を包むように3方向に延出形成されて板状磁性体の他面側に折曲されるとともに該他面側で相互に所定の角度でもって交差された3つの中心導体と、前記板状磁性体に対向して配置されたバイアス用の磁石とを具備してなり、

前記板状磁性体の飽和磁化の温度係数が-85 \mathbb{C} \sim -35 \mathbb{C} の温度範囲で-0. 2 (%/ \mathbb{C}) 以上-0. 1 (%/ \mathbb{C}) 以下であり、

前記磁石の残留磁化の温度係数が-85 \mathbb{C} \sim -35 \mathbb{C} の温度範囲で-0.20 (%/ \mathbb{C}) 以上-0.15 (%/ \mathbb{C}) 以下であることを特徴とする非可逆回路素子。

【請求項2】 前記板状磁性体が下記の組成式で表されるガーネットフェライトであることを特徴とする請求項1に記載の非可逆回路素子。

 $Y_{3-x}R_{x}Fe_{5-v-z}M_{v}Al_{z}O_{1}2$

ただし、前記RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうちの1種または2種以上の元素であり、前記Mは、Inのみ、CaとSnの組合せ、CaとZrの組合せ、のいずれかであり、化学量論比を示すx、y、zは0. $3 \le x \le 1$. 5、 $0 \le y \le 0$. 6、 $0 \le z \le 0$. 5の範囲である。

【請求項3】 前記板状磁性体が下記の組成式で表されるガーネットフェライトであることを特徴とする請求項1に記載の非可逆回路素子。

 $Y_3 = x R_x F e_a = y = z M_y A l_z O_1 2$

ただし、前記RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうちの1種または2種以上の元素であり、前記Mは、Inのみ、CaとSnの組合せ、CaとZrの組合せ、のいずれかであり、化学量論比を示すa、x、y、zは4.75 \le a \le 4.95、0.3 \le x \le 1.5、0 \le y \le 0.6、0 \le z \le 0.5の範囲である。

2/

【請求項4】 入力側及び出力側の中心導体の交差部における両中心導体の重複部分の長さが、前記他面側に重なる各中心導体部分の長さの10%以上であることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の非可逆回路素子。

【請求項5】 入力側及び出力側の中心導体に整合用コンデンサが各々接続され、残りの中心導体に整合用コンデンサ及び終端抵抗が接続された構成を備えることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の非可逆回路素子。

【請求項6】請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の非可逆回路素子と、該非可逆回路素子の入力側の中心導体に接続された送信回路部と、出力側の中心導体に接続されたアンテナとを具備してなることを特徴とする通信機装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、非可逆回路素子及び通信機装置に関するものであり、特に、温度変化に対する挿入損失の中心周波数の変化の少ない非可逆回路素子に関するものである。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

集中定数型のアイソレータは、信号を伝送方向に損失なく通過させ、逆方向への信号の通過を阻止する機能を備えた高周波部品であり、携帯電話等の移動通信 装置の送信回路部とアンテナとの間に配置されて使用されている。

[0003]

このアイソレータは、板状磁性体と、該板状磁性体に巻掛けられた3つの中心 導体と、板状磁性体にバイアス磁界を印加する磁石とを主体として構成されてい る。板状磁性体としては例えば、イットリウム鉄ガーネットフェライト(YIG フェライト(基本組成Y3Fe5O12))が用いられ、磁石としてはフェライ ト磁石が用いられている。

尚、アイソレータの先行技術文献としては、例えば下記特許文献1がある。

[0004]

【特許文献1】

特開平11-283821号公報

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、一般的なYIGフェライトの飽和磁化の温度係数は、-85C~-35Cの温度範囲で-0.27(%/C)程度であり、フェライト磁石の残留磁化の温度係数は、同じ温度範囲で-0.18(%/C)程度であり、両者の温度係数の差が絶対値で0.09程度になっている。従って、磁石の残留磁化の低下率よりもYIGフェライトの飽和磁化の低下率が大幅に大きくなっている。このため、YIGフェライトの飽和磁化に対する磁石の残留磁化の割合が温度低下に伴って大きくなり、中心導体のインダクタンスが低下して挿入損失の中心周波数が設定値から大きく外れ、アイソレータの挿入損失が増大するといった問題があった。

[0006]

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、温度変化に対する挿入損失の中心周波数の変化が少ない非可逆回路素子を提供するとともに、通信性能に優れた通信機器装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。

本発明の非可逆回路素子は、板状磁性体と、該板状磁性体の一面側に配置された共通電極と、該共通電極の外周部から前記板状磁性体を包むように3方向に延出形成されて板状磁性体の他面側に折曲されるとともに該他面側で相互に所定の角度でもって交差された3つの中心導体と、前記板状磁性体に対向して配置されたバイアス用の磁石とを具備してなり、前記板状磁性体の飽和磁化の温度係数が-85 $\mathbb{C}\sim-35$ \mathbb{C} の温度範囲で-0.2 (%/ \mathbb{C}) 以上-0.1 (%/ \mathbb{C}) 以下であり、前記磁石の残留磁化の温度係数が-85 $\mathbb{C}\sim-35$ \mathbb{C} の温度範囲で-0.20 (%/ \mathbb{C}) 以上-0.15 (%/ \mathbb{C}) 以下であることを特徴とする。

[0008]

係る非可逆回路素子によれば、板状磁性体の飽和磁化の温度係数が-0.2(%/ \mathbb{C})以上-0.1(%/ \mathbb{C})以下であり、従来のYIGフェライトの飽和磁化の温度係数よりも大きく、磁石の残留磁化の温度係数に近づくので、YIGフェライトの飽和磁化に対する磁石の残留磁化の割合が温度低下に関わらずほぼ一定となり、中心導体のインダクタンスが一定になって挿入損失の中心周波数が設定値から外れることがなく、非可逆回路素子の挿入損失の増大を防止できる。

[0009]

また、本発明の非可逆回路素子では、板状磁性体の強磁性共鳴半値幅 \triangle Hが 4 . 8 k A / m以下であることが好ましく、2. 4 k A / m以下であることがより好ましい。

強磁性共鳴半値幅 Δ Hとは、透磁率の虚数部 μ "のピークの半値幅として知られている値であり、通常の磁性体の透磁率を測定する場合は磁場をかけた方向と同じ方向に基づいて透磁率を測定するものであるのに対し、静磁場で飽和させた状態で静磁場の方向と直角方向に高周波磁界を印加した時の透磁率を測定し、その虚数部の測定値から求められる値である。この値が小さいほど損失としては小さいことを意味する。

従って本発明の非可逆回路素子によれば、板状磁性体の強磁性共鳴半値幅△H が4.8 k A/m以下なので、挿入損失を小さくすることができる。

[0010]

また本発明の非可逆回路素子では、前記板状磁性体が下記の組成式で表される ガーネットフェライトであることが好ましい。

 $Y_3 - x_x F_e 5 - y - z_x M_y A I_z O_{12}$

ただし、前記RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうちの1種または2種以上の元素であり、前記Mは、Inのみ、CaとSnの組合せ、CaとZrの組合せ、のいずれかであり、化学量論比を示すx、y、zは0. $3 \le x \le 1$. 5、 $0 \le y \le 0$. 6、 $0 \le z \le 0$. 5の範囲である。

[0011]

また本発明の非可逆回路素子では、前記板状磁性体が下記の組成式で表される ガーネットフェライトであることが好ましい。

 $Y_{3-x}R_{x}Fe_{a-v-z}M_{v}Al_{z}O_{1}2$

ただし、前記RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうちの1種または2種以上の元素であり、前記Mは、Inのみ、CaとSnの組合せ、CaとZrの組合せ、のいずれかであり、化学量論比を示すa、x、y、zは4. $75 \le a \le 4$. 95、0. $3 \le x \le 1$. 5、 $0 \le y \le 0$. 6、 $0 \le z \le 0$. 5の範囲である。

尚、上記の2つの組成式のいずれにおいても、元素Rとして特にGdが好ましく、上記元素Mとして特にInが好ましい。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

係る非可逆回路素子によれば、板状磁性体が上記組成式で表されるガーネットフェライトであるため、飽和磁化の温度係数を-0.2 (%/ $^{\mathbb{C}}$) 以上-0.1 (%/ $^{\mathbb{C}}$) 以下の範囲にすることができる。

[0013]

また本発明の非可逆回路素子は、先に記載の非可逆回路素子であり、入力側及 び出力側の中心導体の交差部における両中心導体の重複部分の長さが、前記他面 側に重なる各中心導体部分の長さの10%以上であることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

係る非可逆回路素子によれば、入力側及び出力側の中心導体の交差部の両中心 導体の重複部分の長さが上記のように設定されるため、各中心導体の重複部分で 確保される容量値が大きくなり、その分、各中心導体のインダクタンスを小さく することによって温度によるインダクタンスの変化量を極力少なくすることがで き、非可逆回路素子の挿入損失を低減できる。

[0015]

また本発明の非可逆回路素子は、先に記載の非可逆回路素子であり、入力側及び出力側の中心導体に整合用コンデンサが各々接続され、残りの中心導体に整合用コンデンサ及び終端抵抗が接続された構成を備えることを特徴とする。

[0016]

係る非可逆回路素子によれば、入力側から出力側に信号に損失なく通過させ、 逆方向には信号を通過させないので、携帯電話等の移動通信装置に好適に用いる ことができる。

[0017]

次に本発明の通信機装置は、先のいずれかに記載の非可逆回路素子と、該非可 逆回路素子の入力側の中心導体に接続された送信回路部と、出力側の中心導体に 接続されたアンテナとを具備してなることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

係る通信機装置によれば、温度変化に対する挿入損失の変化が少ない上記の非可逆回路素子を備えているので、挿入損失の増大を抑制して安定した通信を行うことができる。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

(第1の実施形態)

図1~図3は本発明に係る非可逆回路素子をアイソレータとして適用した第1 の実施形態を示すものである。

本実施形態のアイソレータ1(非可逆回路素子)は、上ヨーク2a及び下ヨーク2bからなる中空ヨーク3内に、フェライトなどからなる磁石4と板状磁性体5と線路導体6、7、8とこれら線路導体6、7、8を接続した共通電極10と板状磁性体5の周囲に配置された整合用コンデンサ11、12と終端抵抗13とを備えて構成されている。

[0020]

上ヨーク2a及び下ヨーク2bは軟鉄などの強磁性体からなり、これらが組み合わされて直方体状の中空ヨーク3が形成される。なお、上下ヨーク2a、2bの表裏面にはAgメッキなどの導電層が被覆形成されることが好ましい。また、側面コ字型の上ヨーク2aは側面コ字型の下ヨーク2bに嵌め込み自在の大きさとされており、上ヨーク2aと下ヨーク2bの互いの開口部分を嵌め合わせることで両者を一体として箱型の磁気閉回路を構成することができるように構成され

ている。

なお、これらのヨーク2a、2bの形状はこの実施形態の如くコ字型に限るものではなく、複数のヨークで箱型の閉磁器回路を構成するものであれば、任意の形状で差し支えない。

嵌め合わされた上下ヨーク2 a、2 bが区画する空間には、換言すると中空ヨーク3の内部には、先の板状磁性体5と3本の線路導体6、7、8とこれら線路導体6、7、8を接続した共通電極10とからなる磁性組立体15が収納されている。このように本実施形態のアイソレータは、磁性組立体15を有している。

[0021]

板状磁性体 5 は、後述する組成のガーネットフェライトからなり、円形、角形等、必要に応じて様々な形状にすることができるが、本実施形態においては、図2に示すように平面視横長の略長方形板状とされている。より詳細には、相対向する横長の2つの長辺5 a、5 aと、これらの長辺5 a、5 aに直角向きの短辺5 b、5 bと、長辺5 a、5 aの両端部側に位置して各長辺5 aに対して150。の角度で傾斜し(長辺5 aの延長線に対しては30°の傾斜角度で傾斜し)、個々に先の短辺5 bに接続する4つの傾斜辺5 dとから構成される平面視横長の略長方形状とされている。従って板状磁性体5の平面視4つのコーナ部には、それぞれ長辺5 aに対する150°傾斜(短辺5 bに対して120°傾斜)の傾斜面(受面)5 dが形成されている。

[0022]

この板状磁性体 5 は、Yと、元素Rと、Feと、元素Mと、Oを少なくとも含有し、場合によってAIを含むガーネットフェライトであり、Y $_3$ Fe $_5$ O $_1$ 2 を基本組成とし、Yの一部を元素Rに置換するとともにFeの一部を元素M及びAIに置換したものであり、-85 \mathbb{C} \sim -35 \mathbb{C} の温度範囲で-0.2 (%/ \mathbb{C}) 以上-0.1 (%/ \mathbb{C}) 以下の飽和磁化の温度係数を示すものである。更に、この板状磁性体 5 は、4.8 k A/m以下、より好ましくは 2.4 k A/m以下の強磁性共鳴半値幅 Δ Hを示すものである。板状磁性体 5 の組成として、例えば、以下の組成を例示できる。

即ち、Y3-xRxFe5-y-zMyAlzO12である。

ただし、前記RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうちの1種または2種以上の元素であり、前記Mは、Inのみ、CaとSnの組合せ、CaとZrの組合せ、のいずれかであり、x、y、zは0. $3 \le x \le 1$. 5、 $0 \le y \le 0$. 6、 $0 \le z \le 0$. 5の範囲である。

[0023]

また本実施形態の板状磁性体5として、以下の組成のガーネットフェライトを 用いても良い。

即ち、Y3-xRxFea-v-zMvAlzO12である。

ただし、前記RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうちの1種または2種以上の元素であり、前記Mは、Inのみ、CaとSnの組合せ、CaとZrの組合せ、のいずれかであり、a、x、y、zは4. $75 \le a \le 4$. 95、0. $3 \le x \le 1$. 5、0 $\le y \le 0$. 6、0 $\le z \le 0$. 5の範囲である。

尚、上記の2つの組成式のいずれにおいても、元素Rとして特にGdが好ましく、上記元素Mとして特にInが好ましい。

[0024]

上記組成式において、Yは、FeとO(酸素)とともにガーネットフェライト 結晶を構成する必須元素である。Yの一部を元素Rで置換することにより、飽和 磁化の温度係数を高めることが可能になる。

[0025]

次に元素 R は、 Y の一部と置換して添加することにより、 ガーネットフェライトの飽和磁化の温度係数を高める作用があり、特に G d は温度係数を高める効果が大きい。 G d を含む元素 R は、電子の軌道モーメントに由来する磁気モーメントを示し、絶対零度付近から室温に至るまでの間で飽和磁化が急激に増大する特性を示す。この元素 R の磁気特性と、温度上昇により磁化が徐々に低下する F e の磁気特性との相互作用によって、 ガーネットフェライトの飽和磁化の温度係数を制御できる。 G d の量 x は 0. 3 以上 1. 5 以下の範囲が好ましい。 x が 0. 3 未満だと、 ガーネットフェライトの飽和磁化の温度係数が - 0. 2 % / $\mathbb C$ 未満

になってしまうので好ましくなく、xが1.5を超えるとガーネットフェライトの飽和磁化の温度係数が-0.1%/℃を超えてしまうので好ましくない。

[0026]

Feは、磁性元素であってYやOと共にガーネットフェライト結晶を構成する 必須元素である。Feには2価と3価の2つの電子状態のもの結晶中に含まれ、 いわゆるスピン量子数に基づいた磁気モーメントを示し、絶対零度付近から室温 に至るまでの間で飽和磁化が徐々に低下し、キュリー点で飽和磁化がりになる特 性を示す。このFeの磁気特性と、温度上昇により磁化が増大する元素Rの磁気 特性との相互作用によって、ガーネットフェライトの飽和磁化の温度係数を制御 できる。また、Feの一部を元素M及びAlで置換することにより、ガーネット フェライトの強磁性共鳴半値幅AHを低くして非可逆回路素子の挿入損失を小さ くすることができる。ガーネットフェライトにおいては、Feと元素MとAlの 合計量である化学量論比は5であるが、上記組成式中の a に示すようにFeと元 素MとAlの合計を4.75以上4.95以下の範囲にすることもできる。aを 前記の範囲とすることによって、ガーネットフェライトの強磁性共鳴半値幅△H を2.4 k A/m以下にすることができ、非可逆回路素子の挿入損失をより小さ くすることができる。尚、Fe含有量を少なくしすぎると、即ち、Feを含む化 学量論比 a を 4 . 7 5 未満にすると Δ H の値が明らかに悪化するので好ましくな 61

[0027]

Feの一部と置換して元素Mを添加することにより、ガーネットフェライトの強磁性共鳴半値幅△Hを低くすることができる。元素Rの量を調整して飽和磁化の温度係数を-0.2~-0.1%/℃にすると、強磁性共鳴半値幅△Hが上昇して挿入損失が増大する場合があり、元素Mを添加して強磁性共鳴半値幅△Hを低くする。元素Mの量yは、0以上0.6以下の範囲が好ましい。yが0.6を超えると、飽和磁化の温度係数が-0.2%/℃未満となってしまうので好ましくない。

[0028]

更に、Feの一部と置換してAlを添加することにより、ガーネットフェライ

トの飽和磁化(4π M s)を低く調整することができる。元素Rの組成比を調整して飽和磁化の温度係数を $-0.2\sim-0.1\%/\mathbb{C}$ にすると、強磁性共鳴半値幅 Δ Hが上昇して挿入損失が増大する場合があり、元素Mを添加して強磁性共鳴半値幅 Δ Hを低くする。一方、元素Mを添加することで飽和磁化(4π M s)が高くなるため、A 1 を添加して飽和磁化(4π M s)を低くする方法が有効である。A 1 の量 z は、0以上0.5以下の範囲が好ましい。z が0.5を超えると、相対的にFe量が低下して、飽和磁化が低くなってしまうので好ましくない。

[0029]

Oは、YやF e と共にガーネットフェライト結晶を構成する必須元素であり、 その量はガーネットフェライトの基本組成(Y 3 F e 5 O 1 2)に基づいて1 2 であることが好ましい。

[0030]

この板状磁性体5を製造するには、まず、目的とする組成の構成元素の酸化物 粉末を用意し、目的の元素組成比となるように混合する。

$\cdot [0031]$

次に、各粉末を目的の組成比になるように秤量する。なお、粉末状ではない粒状あるいは固体状の原料を用いる場合は、これらの原料を混合し、ボールミル、あるいはアトライタ等の粉砕混合装置により原料を粉砕混合する処理を行う。次に、得られた混合物を乾燥した後、1000℃~1200℃程度の温度で大気中もしくは酸素雰囲気中において必要時間、例えば数時間仮焼し、仮焼粉末(仮焼物)を得、この仮焼粉末(仮焼物)をボールミルあるいはアトライタ等によって粉砕して粉末化する。

得られた仮焼後の粉末の粒径を揃えた後、バインダーとともに目的の形状となるように成型し、 $1~t/c~m^2$ 程度の圧力を加えて目的の円盤状あるいは板状あるいは角柱状などの形状に成型し、次いでこの成型体を1~3~5~0~C~1~5~0~0~C程度の温度に加熱して焼結する。なおここで、目的の形状に近い形に成型してお

き、焼結後に得られた成型体から目的の形状の板状磁性体5を切り出すようにして製造することもできる。

[0032]

次に、磁石 4 は、板状磁性体 5 と対向して配置されている。この磁石は、板状磁性体 5 にバイアス磁界を印加するものであり、その残留磁化の温度係数が-8 5 $\mathbb{C}\sim-3$ 5 \mathbb{C} の温度範囲で-0. 2 0 (%/ \mathbb{C}) 以上-0. 1 5 (%/ \mathbb{C}) 以下を示すものが好ましい。このような磁石として例えばフェライト磁石などを例示できる。

[0033]

次に、先の3本の線路導体6、7、8と共通電極10は、図3の展開図に示すように一体化されてなり、3本の線路導体6、7、8と共通電極10とを主体として電極部16が構成されている。この共通電極10は、平面視先の板状磁性体5とほぼ相似形状の金属板からなる本体部10Aから構成されている。即ち、本体部10Aは相対向する2つの長辺部10a、10aと、これらの長辺部10a、10aに直角向きの短辺部10b、10bと、長辺部10a、10aの両端部側に位置して各長辺部10aに対して150°の角度で傾斜し、先の短辺部10bに対しては120°の傾斜角度で接続する傾斜部10dとから構成される平面視略長方形(矩形状)とされている。

[0034]

そして、共通電極10から第1線路導体6と第2線路導体7とが延出形成されている。まず、共通電極10の一方の長辺部10aの一端側から第1基部導体6aと第1中心導体6b(中心導体)と第1先端部導体6cからなる第1線路導体6が延出形成される一方、長辺部10aの他端側から第2基部導体7aと第2中心導体7b(中心導体)と第2先端部導体7cとからなる第2線路導体7が延出形成されている。

基部導体 6a、 7a はそれらの中心軸線 A、 A 同士のなす角度 θ 1 が図 3 に示すように 60° 程度とされている。

また、第1中心導体6bが入力側の中心導体とされ、第2中心導体7bが出力側の中心導体とされている。

[0035]

第1中心導体6bは、平面視波形あるいはジクザグ状のものであり、基部導体側端部6Dと、先端部導体側端部6Fと、これらの間の中央部6Eの3つの部分からなる。第2中心導体7bも第1中心導体6bと同様の形状であり、基部導体側端部7Dと、先端部導体側端部7Fと、これらの間の中央部7Eの3つの部分からなる。第1、第2中心導体6b、7bを上記のような形状とすることで、各中心導体6b、7bの導体長を長くしてインダクタンスを大きくし、非可逆回路素子としての低周波化と小型化を両立させることができる。

[0036]

基部導体側端部 6 D、7 Dは、図 3 に示すようにそれらの中心軸線 B、 B 同士のなす角度 θ 3 が上記角度 θ 1 と同程度の角度以上とされており、即ち、基部導体側端部 6 D、7 Dが徐々に外側に広がるような角度とされている。

中央部6E、7Eは、図3に示すようにそれらの中心軸線B、B同士が徐々に 近接するように形成されている。

先端部導体側端部 6 F、7 F は、図 3 に示すようにそれらの中心軸線 B、B 同士のなす角度 θ 3 が上記角度 θ 1 より大きい角度とされており、即ち、先端部導体側端部 6 F、7 F が徐々に外側に広がるような角度とされている。

更に先端部導体 6 c 、 7 c は、図 3 に示すようにそれらの中心軸線 C 、 C 同士のなす角度 θ 2 が 1 5 0 。程度の角度以上とされており、即ち、先端部導体側端部 6 C 、 7 C が徐々に外側に広がるような角度とされている。

[0037]

次に、第1線路導体6の幅方向中央部には、共通電極10の外周部から基部導体6aと中心導体6bを通過し先端部導体6cの基端部まで到達するスリット部18が形成され、このスリット部18を形成することにより中心導体6bが2本の分割導体6b1、6b2に分割され、基部導体6ab2本の分割導体6a1、6a2に分割されている。

第2線路導体7の幅方向中央部にも上記スリット部18と同様のスリット部19が形成され、このスリット部19を形成することにより中心導体7bが2本の分割導体7b1、7b2に分割され、基部導体7aも2本の分割導体7a1、7

a2に分割されている。

スリット部18の共通電極10側の端部は、接続導体6aを通過して共通電極10の外周部から若干深い位置まで到達することで凹部18aを形成し、第1線路導体6の線路長を若干長くしているとともに、スリット部19の共通電極10側の端部も接続導体7aを通過して共通電極10の外周部まで到達することで凹部19aを形成し、第2線路導体7の線路長を若干長くしている。なお、凹部18a、凹部19aは必要に応じて設ければ良く、なくても良い。

[0038]

一方、共通電極10の他方の長辺部10a側の中央部に第3線路導体8が延設されている。この第3線路導体8は共通電極10から突出形成された第3基部導体8aと第3中心導体8b(中心導体)と第3先端部導体8cとから構成されている。第3基部導体8aは、共通電極10の長辺側中央部からほぼ直角に延出形成された2本の短冊状の分割導体8a1、8a2からなり、2本の分割導体8a1、8a2の間にはスリット20が形成されている。

第3中心導体8bは、平面視L字型に湾曲して形成されており、先の分割導体8a1に接続する平面視L字状の分割導体8b1と先の分割導体8a2に接続する平面視L字状の分割導体8b2とからなり、第3中心導体8bをこのように湾曲して形成することにより線路導体の実質的な導体長を長くしてインダクタンスを大きくし、非可逆回路素子としての低周波化と小型化を両立させることができる。

[0039]

更に、これらの分割導体8b1、8b2の先端側はL字型の第3先端部導体8cに一体化されている。この第3先端部導体8cは、先の分割導体8b1、8b2を一体化して先の分割導体8a1、8a2と同じ方向に向けて延出形成された接続部8c1とこの接続部8c1に対してほぼ直角方向に延出形成された接続部8c2とから構成されている。

次に、共通電極10の一方の長辺部10a側において、第3線路導体8の分割 導体8a1、8a2の間の部分には、共通電極10の長辺部10aを一部切り欠 く形で凹部10eが形成され、この凹部10eを形成することで第3線路導体8 の線路長が若干長くされている。なお、この凹部10eも、先の凹部18a、19aと同じく、必要に応じて設ければ良い。

[0040]

前記の如く構成された電極部16は、その共通電極10の本体部10Aを板状磁性体5の裏面側(一面側)に添わせ、第1線路導体6と第2線路導体7と第3線路導体8とを板状磁性体5の表面側(他面側)に折り曲げて板状磁性体5に装着され、板状磁性体5とともに磁性組立体15を構成している。

即ち、第1線路導体6の分割導体6 a 1、6 a 2を板状磁性体5の1つの傾斜面5 d の縁に沿って折り曲げ、第2線路導体7の分割導体7 a 1、7 a 2を板状磁性体5の他の1つの傾斜面5 d の縁に沿って折り曲げ、第3線路導体8の分割導体8 a 1、8 a 2を板状磁性体5の長辺5 a の縁に沿って折り曲げ、第1線路導体6の中心導体6 a を板状磁性体5の表面(他面)に沿って添わせ、第2線路導体7の中心導体7 b を板状磁性体5の表面(他面)に沿って添わせ、更に第3線路導体8の中心導体8 b を板状磁性体5の表面部の中央部分に沿って添わせることで電極部16が板状磁性体5に装着されて磁性組立体15とされている。

[0041]

第1、第2中心導体6b、7bを、上記のように板状磁性体5の表面(他面) に沿って添わせると、該板状磁性体5の表面上で第1、第2中心導体6b、7b が交差する。図1には、中央部6E、7Eが重複している場合を図示した。

このとき、図1A及び図1Bに示すように、第1中心導体6b(入力側の中心 導体)を第2中心導体7b(出力側の中心導体)よりも板状磁性体5側に位置させて、第1中心導体6bを板状磁性体5の他面に直に接触させて密着させる。こうすることで、第1中心導体6bと板状磁性体5との間で隙間が生じず、これにより第1中心導体6bのインダクタンスのばらつきが低減され、アイソレータ1の入力インピーダンスのばらつきを抑制することができる。

[0042]

また、図1Bに示すように、第2中心導体7b(出力側の中心導体)は、絶縁シートZを介して第1中心導体6b上に重ねることが好ましい。同様に、第3中心導体8bは、絶縁シートZを介して第2中心導体7b上に重ねることが好まし

い。このようにして、各中心導体6b、7b、8b同士を電気的に絶縁できる。

また、第2中心導体7bを第1中心導体6b上に重ねることで、第2中心導体7bを板状磁性体5に近接させて第2中心導体7bのインダクタンスを大きくでき、アイソレータ1の小型化により有利となる。またインダクタンスのばらつきを低減して出力インピーダンスのばらつきも抑制できる。

[0043]

また図1Aに示すように、第1、第2中心導体6b、7bの交差部35の両中 心導体の重複部分の長さL3は、板状磁性体5の表面(他面)に重なる中心導体 部分の長さL4の10%以上、好ましくは20%以上とされている。図1Aには 、交差部35の両中心導体の重複部分の長さL3が板状磁性体5の表面に重なる 中心導体部分の長さL4の約75%である場合を図示した。

なお、第1、第2中心導体 6 b、7 b の重複部分の長さL 3 の上限としては、第1、第2線路導体 6、7 の形状等を変更、例えば、第1、第2基部導体 6 a、7 a の中心軸線 A、A 同士のなす角度 θ 1 や第1、第2中心導体 6 b、7 b の各部分の中心軸線 B、B 同士のなす角度 θ 3 を変更することにより、板状磁性体 5 の表面に重なる中心導体部分の長さL 4 の 1 0 0 %まで可能である。

[0044]

また、第1、第2中心導体6b、7bの重複部分が交差する場合、その交差角度が30°以下であることが好ましく、さらに好ましくは15°以下である。

また、第1、第2中心導体6b、7bの重複部分の第1、第2中心導体6b、7bは交差せず、略平行であることがさらに好ましい。

図1には、中央部6E、7Eの中心軸線B、Bが平行である場合を図示した。

$[0\ 0\ 4\ 5]$

第1、第2中心導体6b、7bの交差部35の両中心導体の重複部分の長さL3が、板状磁性体5の表面(他面)に重なる中心導体部分の長さL4の10%以上としたことにより、上記重複部分の長さL3が長くなるにしたがって、第1、第2中心導体6b、7bの重複部分で確保される容量値が大きくなり、その分、各中心導体6b、7bのインダクタンスを小さく、即ち中心導体6b、7bの導体長を短くでき、アイソレータ1の小型化に有利となる。

[0046]

なお、第1、第2線路導体6、7が上記のようにそれぞれ2本の分割導体に分割されている場合における、第1、第2中心導体6b、7bの交差部35の両中心導体の重複部分の長さとは、図4に示すように第1中心導体の一方の分割導体6b1と第2中心導体の一方の分割導体7b1の重複部分の長さL5あるいは第1中心導体の他方の分割導体6b2と第2中心導体の他方の分割導体7b2の重複部分の長さL6としてもよい。この場合、両分割導体の重複部分の長さL5、L6は、それぞれ板状磁性体5の表面(他面)に重なる中心導体部分の長さL4の10%以上とすることが先に述べた理由により好ましい。

[0047]

また、第1、第2線路導体6、7が上記のようにそれぞれ2本の分割導体に分割されている場合における、第1、第2中心導体6b、7bの交差部35の両中心導体の重複部分の交差角度とは、第1中心導体の一方の分割導体6b1と第2中心導体の一方の分割導体7b1の重複部分の交差角度であってもよいし、第1中心導体の他方の分割導体6b2と第2中心導体の他方の分割導体7b2の重複部分の交差角度であってもよい。この場合の交差角度は30度以下であることが先に述べた理由により好ましい。

[0048]

次に、磁性組立体 1 5 は下ヨーク 2 b の底部中央側に配置され、下ヨーク 2 b の底部側の磁性組立体 1 5 の両側部分には平面視細長で先の板状磁性体 5 の半分程度の厚さの板状の整合用コンデンサ 1 1、1 2 が収納され、整合用コンデンサ 1 2 の一側部側には終端抵抗 1 3 が収納されている。

そして、第1線路導体6の先端部導体6cを整合用コンデンサ11の一側端部に形成されている電極部11aに電気的に接続し、第2線路導体7の先端部導体7cを整合用コンデンサ11の他側端部に形成されている電極部11bに電気的に接続し、第3線路導体8の先端部導体8cを整合用コンデンサ12と終端抵抗13に電気的に接続して磁性組立体15に整合用コンデンサ11、12と終端抵抗13とが接続されている。なお、終端抵抗13を接続しなければ、サーキュレータとして作用する。

[0049]

前記先端部導体7cの部分が接続された整合用コンデンサ11の端部側に非可逆回路素子1としての第1ポートP1が形成され、先端部導体6cの部分が接続された整合用コンデンサ11の端部側に非可逆回路素子1としての第2ポートP2が形成され、先端部導体8cの部分が接続された終端抵抗13の端部側がアイソレータ1としての第3ポートP3とされている。

[0050]

また、下ヨーク2bと上ヨーク2aとの間の空間部において磁性組立体15はその空間部の厚さの半分程を占有する厚さに形成されており、磁性組立体15よりも上ヨーク2a側の空間部分には、図1Bに示すスペーサ部材30が収納され、該スペーサ部材30に磁石部材4が設置されている。

先のスペーサ部材30は、上ヨーク2aの内部に収納可能な大きさの平面視矩 形板状の基板部31と、この基板部31の底部側の4隅の各コーナ部分に形成された脚部31aとからなり、基板部31において脚部31a…が形成されていない側の面(上面)に円型の収納凹部31bが形成され、該収納凹部31bの底面側には基板部31を貫通する矩形型の透孔(図示略)が形成されている。

[0051]

そして、先の収納凹部31bに円盤状の磁石4が嵌め込まれ、この磁石4を備えた状態のスペーサ部材30がそれらの4つの脚部30aで先の整合用コンデンサ11、12とこれらに接続されている第1先端部導体6c、7c、並びに、終端抵抗13とこれに接続されている先端部導体8cの先端部を下ヨーク2bの底部側に押さえ付け、スペーサ部材30の底部により磁性組立体15を下ヨーク2bの底面側に押さえ付けた状態でヨーク2a、2bの間に収納されている。

$[0\ 0\ 5\ 2]$

上記のアイソレータ1によれば、板状磁性体5の飽和磁化の温度係数が-0. 2 (%/ \mathbb{C}) 以上-0. 1 (%/ \mathbb{C}) 以下であり、従来のYIGフェライトの飽和磁化の温度係数よりも大きく、磁石4の残留磁化の温度係数($-85\sim-35$ \mathbb{C} の温度範囲で-0. 20 (%/ \mathbb{C}) 以上-0. 15 (%/ \mathbb{C}) 以下)に近づくので、板状磁性体5の飽和磁化に対する磁石4の残留磁化の割合が温度低下に関

わらずほぼ一定となり、中心導体 6 b、 7 b のインダクタンスが一定になって挿入損失の中心周波数が設定値から外れることがなく、アイソレータ 1 の挿入損失の増大を防止できる。

また、上記のアイソレータ1によれば、板状磁性体5の強磁性共鳴半値幅 Δ Hが4.8 k A/m以下なので、挿入損失を小さくすることができる。

[0053]

更に、上記のアイソレータ1は、中心導体6b、7bの交差部における両中心 導体の重複部分の長さが、板状磁性体5の他面側に重なる各中心導体部分の長さ の10%以上なので、各中心導体6b、7bの重複部分で確保される容量値が大 きくなり、その分、各中心導体6b、7bのインダクタンスを小さくすることに よって温度によるインダクタンスの変化量を極力少なくすることができ、アイソ レータ1の挿入損失を低減できる。

[0054]

次に、図5Aは、先の実施形態のアイソレータ1が組み込まれる携帯電話装置(通信機装置)の回路構成の一例を示すもので、この例の回路構成においては、アンテナ40にアンテナ共用器(ディプレクサ)41が接続され、アンテ共用器41の出力側にローノイズアンプ(増幅器)42と段間フィルタ48と選択回路(混合回路)43を介して受信回路(IF回路)44が接続され、アンテナ共用器41の入力側に先の実施の形態のアイソレータ1とパワーアンプ(増幅器)45と選択回路(混合回路)46を介して送信回路(IF回路)47が接続され、選択回路43、46に分配トランス49を介して局部発振器49aに接続されて構成されている。尚、アイソレータ1の入力側の第1中心導体6bを送信回路47側に接続し、出力側の第2中心導体7bをアンテナ40側に接続している。

[0055]

先の構成のアイソレータ1は図5Aに示すような携帯電話装置の回路に組み込まれて使用され、アイソレータ1からアンテナ共振器41側への信号は低損失で通過させるが、その逆方向の信号は損失を大きくして遮断するように作用する。これにより、増幅器45側のノイズ等の不要な信号を増幅器45側に逆入力させないという作用を奏する。

また、挿入損失が少ない上記のアイソレータ1を備えているので、送信回路47とアンテナ40との間において信号の劣化が少なく、携帯電話装置の通信能力の向上を図ることができる。

[0056]

図5 B は図1 から図4 に示した構成のアイソレータ1 の動作原理を示すものである。図5 B に示す回路に組み込まれているアイソレータ1 は、符号①で示す第1ポートP1側から符号②で示す第2ポートP2方向への信号は伝えるが、符号②の第2ポートP2側から符号③の第3ポートP3側への信号は終端抵抗13により減衰させて吸収し、終端抵抗13側の符号③で示す第3ポートP3側から符号①で示す第1ポートP1側への信号は遮断する。

従って図5Aに示す回路に組み込んだ場合に先に説明した効果を奏することができる。

[0057]

なお、上記実施形態のアイソレータにおいては、磁性組立体15に備える電極 部16の第3線路導体8が図3に示すような形状である場合について説明したが 図6又は図7に示すような形状であってもよい。

図6の第3線路導体80が図3の第3線路導体8と異なるところは、分割導体80a1、80a2が非平行であり、詳しくは、互いの中央部を離間するようにして分割導体80a1、80a2から延設され、分割導体80b1と80b2とから菱形の中心導体80bが構成されている。

[0058]

図7の第3線路導体180が図3の第3線路導体8と異なるところは、分割導体180a1、180a2が平面視直線状であり、これら分割導体180b1と180b2とから中心導体180bが構成されている。この場合、第3線路導体180の板状磁性体5への折り曲げ加工がし易くなる。

[0059]

(第2の実施形態)

図8は本発明に係る非可逆回路素子をアイソレータとして適用した第2の実施 形態を示すもので、この実施形態のアイソレータ70は、上ヨーク71aと下ヨ ーク71 bとからなる中空ヨーク72の内部に、換言すると、上ヨーク71 aと下ヨーク71 bの間に、4角板状の永久磁石からなる磁石部材75とスペーサ部材76と磁性組立体95と整合用コンデンサ58、59、60と終端抵抗61とこれらを収容する樹脂ケース62とを収容して構成されている。

磁性組立体 9 5 は先の第 1 の実施の形態と同等の電極部 1 6 が平面視略長方形状の板状磁性体 6 5 に巻き付けられて構成されている。この板状磁性体 6 5 は先の形態の横長の板状磁性体 5 とほぼ同じ形状であるが若干正方形状に近い長方形板状とされている。

板状磁性体 6 5 に巻き付けられた電極部 1 6 は、第 1 線路導体 6 の先端部導体を先の整合用コンデンサ 5 9 の一側端部に形成されている電極部(図示略)に電気的に接続し、第 2 線路導体 7 の先端部導体を先の整合用コンデンサ 5 8 の他側端部に形成されている電極部(図示略)に電気的に接続し、第 3 中心導体 8 の先端部導体を整合用コンデンサ 6 0 と終端抵抗 6 1 に電気的に接続して磁性組立体 6 5 に整合用コンデンサ 5 8 、5 9 、6 0 と終端抵抗 6 1 とが接続されている。

図7に示す構造のアイソレータ70においても先の実施の形態のアイソレータ 1と同等の効果を得ることができる。

[0060]

(第3の実施形態)

図9は本発明に係る非可逆回路素子をアイソレータとして適用した第3の実施 形態を示す平面図である。

第3の実施形態のアイソレータ101が図1乃至図4に示した第1の実施形態のアイソレータ1と特に異なるところは、磁性組立体に備える電極部の形状と、第1、第2線路導体が異なるコンデンサ基板に接続されている点である。

図10は、本実施形態のアイソレータ101に備えられる磁性組立体15aの電極部116の展開図である。

この電極部 1 1 6 は、3 本の線路導体 1 0 6、1 0 7、1 0 8 と、共通電極 1 1 0 が一体化されてなるものである。

$[0\ 0\ 6\ 1\]$

共通電極110は、平面視先の板状磁性体5とほぼ相似形状の金属板からなる

本体部110Aから構成されている。即ち、本体部110Aは、相対向する2つの長辺部110a、110aと、これらの長辺部110a、110aに直角向きの短辺部110b、110bと、長辺部110a、110aの両端部側に位置して各長辺部110aに対して150°の角度で傾斜し、先の短辺部110bに対しては130°の傾斜角度で接続する4つの傾斜部110dとから構成される平面視略長方形とされている。

[0062]

そして、共通電極110の4つのコーナ部の傾斜部110dのうち、一方の長辺部側の2つの傾斜部110dから第1線路導体106と第2線路導体107が延出形成されている。

まず、先の2つの傾斜部110dの一方から、第1基部導体106aと第1中 心導体106bと第1先端部導体106cからなる第1線路導体106が延出形 成される一方、先の傾斜部110dの他方から、第2基部導体107aと第2中 心導体107bと第2先端部導体107cとからなる第2線路導体107が延出 形成されている。

[0063]

第1中心導体106bは、平面視波形あるいはジクザグ状のものであり、基部導体側端部106Dと、先端部導体側端部106Fと、これらの間の中央部106Eの3つの部分からなる。この第1中心導体106bが第1の実施形態の第1中心導体6bと特に異なるところは、中央部106Eの形状が平面視略く字状である点である。

第2中心導体107bも第1中心導体106bと同様の形状であり、基部導体 側端部107Dと、先端部導体側端部107Fと、これらの間の平面視略く字状 の中央部107Eの3つの部分からなる。

$[0\ 0\ 6\ 4]$

次に、第1線路導体106の幅方向中央部には、第1の実施形態と同様にスリット部118が形成され、このスリット部118を形成することにより中央部導体106bが2本の分割導体106b1、106b2に分割され、基部導体106aも2本の分割導体106a1、106a2に分割されている。

第2線路導体107の幅方向中央部にも上記スリット部118と同様のスリット部119が形成され、このスリット部119を形成することにより中央部導体107bが2本の分割導体107b1、107b2に分割され、基部導体107a52に分割されている。

[0065]

一方、共通電極110の他方の長辺部110a側の中央部には第3線路導体108が延設されている。この第3線路導体108は共通電極110から突出形成された第3基部導体108aと第3中心導体108bと第3先端部導体108cとから構成されている。第3基部導体108aは、共通電極110の長辺側中央部からほぼ直角に延出形成された2本の短冊状の分割導体108a1、108a2からなり、2本の分割導体108a1、108a2の間にはスリット120が形成されている。一方の分割導体108a2は他方の分割導体108a1より幅広に形成されている。

[0066]

第3中心導体108bが第1の実施形態の第3中心導体8bと特に異なるところは、先の分割導体108a1に接続する平面視略直線状の分割導体108b1 と先の分割導体108a2に接続する平面視略直線状の分割導体108b2とから第3中心導体108bから構成されており、これら分割導体108b1、108b2の間にはスリット120が形成されている。また、一方の分割導体108b2は他方の分割導体108b1より幅広に形成されている。

更に、これらの分割導体108b1、108b2の先端側はL字型の第3先端部導体108cに一体化されている。この第3先端部導体108cは、先の分割導体108b1、108b2を一体化して先の分割導体108a1、108a2と同じ方向に向けて延出形成された接続部108c1とこの接続部108c1に対してほぼ直角方向に延出形成された接続部108c2とから構成されている。

[0067]

上記のように第3中心導体108bの2本の分割導体がそれぞれ平面視略直線 状であれば、第3線路導体108を板状磁性体5に巻き付けて磁性組立体15a を組み立てる際に第3線路導体108の位置ずれが起こりにくい。 また、上記のように第3中心導体108bが2本の分割導体に分割されている場合、これら分割導体108b1、108b2の間隔W5は広い方がアイソレーションの帯域を広くすることができる。

また、本実施形態では第3中心導体108bの2本の分割導体108b1、108b2のうち一方を他方より幅広にして剛性を高めているので、第3線路導体108を板状磁性体5に巻き付けて磁性組立体15aを組み立てる際に、第3線路導体108の変形を防止でき、分割導体108b1を挟幅にすることで挿入損失を低減することが可能になる。

[0068]

前記の如く構成された電極部116は、その共通電極110の本体部110A を板状磁性体5の裏面側(一面側)に添わせ、第1線路導体106と第2線路導 体107と第3線路導体108とを板状磁性体5の表面側(他面側)に折り曲げ て(巻き付けて)板状磁性体5に装着され、板状磁性体5とともに磁性組立体1 5aを構成している。

[0069]

第1、第2中心導体106b、107bは上記構成とされているので、上記のように板状磁性体5の表面(他面)に沿って添わせると、板状磁性体5の表面上で第1、第2中心導体106b、107bが交差している。図9には、中央部106E、107Eが重複している場合を図示した。

[0070]

本実施形態で第1、第2中心導体106b、107bの交差部35aの両中心 導体の重複部分の長さとは、図9に示すように中央部106Eの一方の分割導体 106b1と中央部107Eの一方の分割導体107b1の重複部分の長さL7 あるいは中央部106Eの他方の分割導体106b2と中央部107Eの他方の 分割導体107b2の重複部分の長さL8であり、その場合、両分割導体の重複 部分の長さL7、L8は、それぞれ板状磁性体5の表面(他面)に重なる中心導 体部分の長さL4の10%以上とすることが先に述べた理由により好ましい。ま た、上記重複部分の長さL7、L8は、それぞれ板状磁性体5の表面(他面)に 重なる中心導体部分の長さL4の20%以上とされていることが先に述べた理由 によりさらに好ましい。

分割導体106b1と分割導体107b1の重複部分は平行である部分(平行部36a)以外に非平行部分を有しており、また、分割導体106b2と分割導体107b2の重複部分も平行である部分(平行部36b)以外に非平行部分を有している。平行部36aの長さは、分割導体の重複部分の長さL7の20%程度~60%程度であることが好ましく、平行部36bの長さは、分割導体の重複部分の長さL8の20%程度~60%程度であることが好ましい。

[0071]

本実施形態での第1、第2中心導体106b、107bの交差部35aの両中心導体の重複部分の交差角度とは、中央部106Eの一方の分割導体106b1 と中央部107Eの一方の分割導体107b1の重複部分の交差角度あるいは中央部106Eの他方の分割導体106b2と中央部107Eの他方の分割導体107b2の重複部分の交差角度であり、その場合の交差角度は30度以下であることが好ましく、さらに好ましくは15度以下である。本実施形態のように両分割導体の重複部分が平行部36aを有している場合、この平行部36aでの両分割導体の交差角度は0度あるいは略0度であり、非平行部での両分割導体の交差角度は5度~45度であることが好ましい。

[0072]

次に、磁性組立体15aは下ヨーク3の底部中央側に配置され、下ヨーク3の底部側の磁性組立体15aの一方の側にコンデンサ基板12、他方の側にコンデンサ基板111a、111bが収納され、コンデンサ基板12の一側部側には終端抵抗13が収納されている。

そして、先の第1線路導体106の先端部導体106cを先のコンデンサ基板111aに形成されている電極部に電気的に接続し、先の第2線路導体107の 先端部導体107cを先のコンデンサ基板111bに形成されている電極部に電気的に接続し、先の第3中心導体108の先端部導体108cをコンデンサ基板12と終端抵抗13に電気的に接続して磁性組立体15aにコンデンサ基板111a、111b、12と終端抵抗13とが接続されている。なお、終端抵抗13を接続しなければ、サーキュレータとして作用する。

[0073]

前記先端部導体107cの部分が接続されたコンデンサ基板111bの端部側に非可逆回路素子101としての第1ポートP1が形成され、先端部導体106cの部分が接続されたコンデンサ基板111aの端部側に非可逆回路素子101としての第2ポートP2が形成され、先端部導体108cの部分が接続された終端抵抗13の端部側がアイソレータ101としての第3ポートP3とされている

[0074]

本実施形態のアイソレータ101によれば、両分割導体の重複部分に上記平行部以外に上記非平行部があるので、非可逆回路素子の挿入損失の低減効果とアイソレーションの向上効果があり、特に、アイソレーションの帯域を広くすることができる。

[0075]

【実施例】

(実験例1)

 Y_2O_3 粉末と $F_{e_2O_3}$ 粉末と $A_{1_2O_3}$ 粉末と $I_{n_2O_3}$ 粉末とを混合し、この混合物を乾燥した後、 $I_{2_0O_2}$ でで2時間仮焼きして仮焼物を得た。次にこの仮焼物を有機バインダーとともにボールミルに投入して $I_{2_0O_3}$ 0時間湿式粉砕した。この粉砕物を大気中もしくは酸素雰囲気中において $I_{2_0O_3}$ 0で本焼成してガーネットフェライトの各試料を得た。

尚、得られたガーネットフェライトは、YGdFeInAlO系のガーネットフェライトであって各構成元素の組成比は表1に示すとおりである。表1に示した組成のうち、No.1~No.22の組成は本発明の実施例に相当する組成であり、No.23~No.27の組成は比較例に相当する組成である。

[0076]

得られたガーネットフェライトについて、25 $^{\circ}$ における温度係数と、強磁性 共鳴半値幅 $_{\Delta}$ H (各試料における損失項の虚数部 $_{\mu}$ ''のピークの半値幅)及び飽 和磁化($_{4\pi}$ M s)を測定した。結果を表 $_{1}$ に示す。

この表1の結果に基づいて、Al量を一定とした場合のGd量及びIn量に対

する温度係数及び強磁性共鳴半値幅 Δ Hの関係を、多変量解析によって求めた。 即ち、下記の(1)~(5)の5種類の組成毎に、横軸をG d 量とし、縦軸を I n 量とした上で、温度係数が-0. $1%/\mathbb{C}$ の等値線、温度係数が-0. $2%/\mathbb{C}$ の等値線、 Δ Hが3. 2 k A/mの等値線、 Δ Hが4. 8 k A/mの等値線、をそれぞれプロットした。結果を図11~図15に示す。

[0077]

【表1】

											· .									-			_				_
温度係数(%/℃)	-0.1727273	$-0.0818182 \times 10^{-9}$	-0.1363636	-0.1818182	-0.2272727	-0.1272727	-0.1272727	-0.1363636	-0.1454545	-0.1545455	-0.1636364	-0.1363636	-0.1363636	-0.1454545	-0.1272727	-0.1181818	-0.1363636	-0.1363636	-0.1181818	-0.0909091	-0.1090909	-0.1363636	-0.2272727	-0.2090909	-0.2454545	-0.3	-0.3545455
4 π M s (T)	0.112	0.085	0.095	0.101	0.106	0.140	0.126	0.112	0.133	0.137	0.144	0.106	0.108	0.111	0.101	0.098	0.103	0.105	0.095	0.110	0.115	0.102	0.140	0.127	0.142	0.149	0.148
∆ H(kA⋅m)	4.40	7.84	4.32	3.60	3.68	4.96	4.64	4.16	4.56	3.44	2.88	4.24	4.48	4.40	4.64	5.28	4.00	4.56	92.5	9.00	4.96	96.9	1.44	2.32	1.36	0.96	1.12
曹〇	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
A 1 量	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.11	0.20	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
I n量	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4
Fe量	4.553	4.553	4.453	4.353	4.253	4.780	4.680	4.580	4.680	4.680	4.680	4.470	4.510	4.530	4.515	4.493	4.473	4.430	4.370	4.630	4.550	4.380	4.553	4.553	4.503	4.353	4.153
G d量	0.5	1.0	0.	0.1	0:	0.1	0:1	0.1	6.0	0.8	0.7	0.0	0.8	0.7	1.1	1.2	-:	1.0	1.3	0.1	1.2	1.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Y量	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.1	2.2	2.3	1.9	6.	1.9	2.0	1.7	2.0	1.8	1.7	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0
記代料No	_	2	က	4	5	9	7	8	6	10	-	12	13	14	15	16	17	130	19	20	21	22	23	24	25	26	27

[0078]

(1) Y $_{3-x}$ G d $_{x}$ F e $_{5-y}$ I n $_{y}$ O $_{1\ 2}$ ($x=0\sim 1$. 4 , $y=0\sim 0$.

65),

- (2) $Y_{3-x}Gd_xFe_4$. $9-yIn_yAl_0$. $1O_{12}(x=0\sim1.4)$, $y=0\sim0.7$),
- (3) $Y_{3-x}Gd_xFe_4$. $8-yIn_yAl_0$. $2O_{12}$ ($x=0\sim1$. 4, $y=0\sim0$. 7),
- (4) $Y_{3-x}Gd_xFe_4$. $7-yIn_yAl_0$. $3O_{12}$ ($x = 0 \sim 1$. 4, $y = 0 \sim 0$. 75),
- (5) $Y_{3-x}Gd_xFe_4$. 5—y I n y A l 0. 5 O 1 2 (x = 0 ~ 1. 4 , y = 0 ~ 0. 8),

[0079]

図11に示すように、温度係数-0.1%/ \mathbb{C} の等値線と-0.2%/ \mathbb{C} の等値線とは相互にほぼ平行であり、また Δ Hが3.2 k A/mの等値線と Δ Hが4.8 k A/mの等値線とは相互にほぼ平行であることがわかる。そして、温度係数の等高線の傾きよりも Δ Hの等値線の傾きが大きくなっていることがわかる。このため、図11のグラフ上で、各等値線に囲まれた領域が存在する。即ち、温度係数が $-0.2\sim-0.1\%$ / \mathbb{C} で、 Δ Hが3.2 k A/m \sim 4.8 k A/mの範囲の領域である。また、In量が負の値をとるこことはあり得ないので、更にInが0以上の領域に絞られる。図11において、各等値線に囲まれた領域を斜線部で示す。この斜線部の領域に含まれるガーネットフェライト組成が、本発明において好適な組成になる。即ち、A1量が0の場合は、Gd量が0.4以上が好ましく、In量が0以上0.5以下が好ましい。

[0080]

同様に、図12において、A1量が0.1の場合は、Gd量が0.4以上が好ましく、In量が0以上0.45以下が好ましい。また図13において、A1量が0.2の場合は、Gd量が0.33以上が好ましく、In量が0以上0.45以下が好ましい。更に図14において、A1量が0.3の場合は、Gd量が0.3以上1.5以下が好ましく、In量が0以上0.45以下が好ましい。更にまた図15において、A1量が0.5の場合は、Gd量が0.1以上1.05以下が好ましく、In量が0以上0.3以下が好ましい。

以上をまとめると、Gd量は0.3以上1.5以下、In量は0以上0.6以下、Al量は0以上0.5以下の範囲がよい。

[0081]

(実験例2)

ガーネットフェライトの組成が、 Y_2 G d $_1$ F e $_4$. $_5$ $_7$ $_3$ I $_1$ $_0$ $_1$ A $_1$ $_0$. $_3$ $_3$ O $_1$ $_2$ (実施例 $_1$) 及び Y_2 G d $_1$ F e $_4$. $_5$ $_8$ $_3$ I $_1$ $_0$ $_1$ A $_1$ $_0$. $_2$ O $_1$ $_2$ (実施例 $_2$)、 $_1$ $_3$ G d $_1$ F e $_4$. $_3$ $_7$ A $_1$ $_0$. $_5$ 4 O $_1$ $_2$ (比較例) と したこと以外は上記実験例 $_1$ の場合と同様にして、図 $_2$ に示す形状のガーネット フェライトを得た。

[0082]

得られたガーネットフェライトに対して、図3に示すものと同様の電極部を組み付けて磁性組立体を得た。そして、得られた磁性組立体を、25 \mathbb{C} における温度係数が-0.18% \mathbb{C} であるフェライト磁石とともに、軟鉄からなるヨーク内に収納し、図1及び図2に示すようなアイソレータを得た。

ガーネットフェライトの25 Cにおける温度係数と強磁性共鳴半値幅 Δ Hを求めた。更に、製造されたアイソレータについて、周波数0.926 GHz における挿入損失を測定し、-35 C、25 C(常温)、85 Cにおけるアイソレーションのピーク周波数と常温からのピーク周波数のズレをそれぞれ測定した。結果を表2 に示す。

[0083]

【表2】

			1年月1日	子中に神		くれくぎごく しくっくコイ ロイー・	くメメミア
板状磁件体の組成	DH V	△H 認礼磁化 追取条数 毎人損大 (***) (*	当政条数(ター)	一を入垣入口で	(常温(25%	(常温(25℃)からのずれ) (MHz)	(MHz)
	(KA/m)	(KA/M) 4TINIS(I) (%/ C) (dD)))	(a (b)	-35°C	25°C	82°C
					933.5	928.0	940.2
実施例 1 Y ₂ Gd ₁ Fe _{4.453} In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂	4.32	0.095	-0.14	0.362	(5.5)		(12.2)
			1		921.0	914.7	928.8
実施例 2 Y ₂ Gd ₁ Fe _{4.583} In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂	4.16	0.112		0.361	(6.3)		(14.1)
					912.9	936.6	8.896
比較例 Y ₃ Gd, Fe _{4.37} Al _{0.54} O ₁₂		0.107	-0.30	0.361	(-26.7)		(29.2)
	d ₁ Fe _{4.453} In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ d ₁ Fe _{4.583} In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ d ₁ Fe _{4.37} Al _{0.54} O ₁₂	d ₁ Fe ₄₋₄₅₃ In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ 4.32 d ₁ Fe _{4.583} In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ 4.16 d ₁ Fe _{4.37} Al _{0.54} O ₁₂ 1.84	d ₁ Fe _{4.453} In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ 4.32 0.095 d ₁ Fe _{4.583} In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ 4.16 0.112 d ₁ Fe _{4.37} Al _{0.54} O ₁₂ 1.84 0.107	453 In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ 4.32 0.095 583 In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ 4.16 0.112 37 Al _{0.54} O ₁₂ 1.84 0.107	d ₁ Fe _{4.553} In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ 4.32 0.095 -0.14 0.362 d ₁ Fe _{4.583} In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ 4.16 0.112 -0.14 0.361 d ₁ Fe _{4.37} Al _{0.54} O ₁₂ 1.84 0.107 -0.30 0.361	453 In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ 4.32 0.095 -0.14 0.362 583 In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ 4.16 0.112 -0.14 0.361 37 Al _{0.54} O ₁₂ 1.84 0.107 -0.30 0.361 (453 In _{0.1} Al _{0.33} O ₁₂ 4.32 0.095 -0.14 0.362 (5.5) 583 In _{0.1} Al _{0.2} O ₁₂ 4.16 0.112 -0.14 0.361 (6.3) 37 Al _{0.54} O ₁₂ 1.84 0.107 -0.30 0.361 (-26.7)

[0084]

表2に示すように、実施例1、2におけるガーネットフェライトは、本発明の

組成範囲外の比較例におけるガーネットフェライトに対して、 Δ Hが高く、飽和磁化(4π MS)、挿入損失は同等であるものの温度係数が本発明の範囲内である。また、実施例 1、2のアイソレーションのピーク周波数のズレは、低温側(-35 $\mathbb C$)、高温側(85 $\mathbb C$)のいずれにおいても比較例のものより著しく小さくなっていることが分かる。このようにして本発明の非可逆回路素子は、広い温度領域において安定した動作を示すことが判明した。

[0085]

【発明の効果】

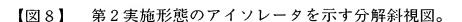
以上、詳細に説明したように、本発明の非可逆回路素子によれば、板状磁性体の飽和磁化の温度係数が-0.2 (%/ \mathbb{C}) 以上-0.1 (%/ \mathbb{C}) 以下であり、従来のYIGフェライトの飽和磁化の温度係数よりも大きく、磁石の残留磁化の温度係数に近づくので、板状磁性体の飽和磁化に対する磁石の残留磁化の割合が温度低下に関わらずほぼ一定となり、中心導体のインダクタンスが一定になって挿入損失の中心周波数が設定値から外れることがなく、非可逆回路素子の挿入損失の増大を防止できる。

また、本発明の非可逆回路素子によれば、板状磁性体の強磁性共鳴半値幅△Hが4.8kA/m以下なので、挿入損失を小さくすることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 Aは第1実施形態のアイソレータの一部分を取り除いた状態を示す平面図、Bは同アイソレータの断面図。
- 【図2】 図1に示すアイソレータに用いられる磁性体基板の一例を示す平面図。
 - 【図3】 図1に示すアイソレータに用いられる電極部の展開図。
- 【図4】 本発明の第1実施形態の例のアイソレータの一部分を取り除いた状態を示す平面図。
- 【図5】 Aはこの種のアイソレータが備えられる電気回路の一例を示す図、Bはアイソレータの動作原理を示す図。
 - 【図6】 第1の実施形態のアイソレータの電極部の第2の例を示す図。
 - 【図7】 第1の実施形態のアイソレータの電極部の第3の例を示す図。





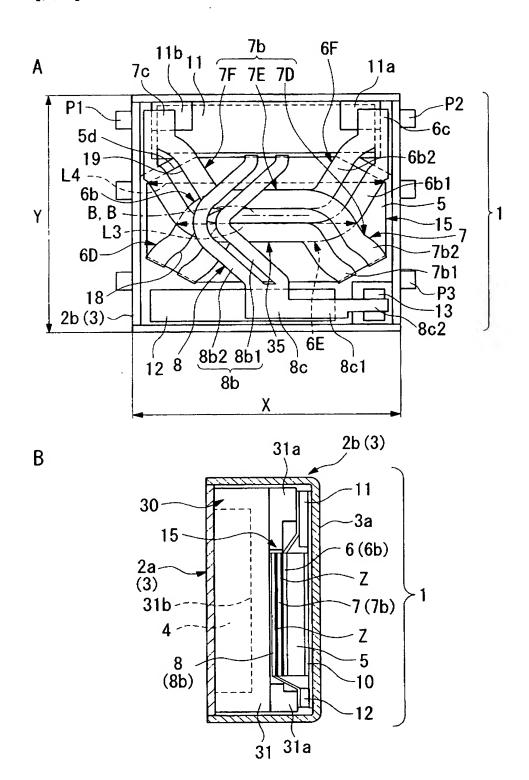
- 【図9】 第3実施形態のアイソレータの一部分を取り除いた状態を示す平面図。
 - 【図10】 図9に示すアイソレータに用いられる電極部の展開図。
- 【図11】 Alの化学量論比が0の場合における温度係数及び△HのIn 及びGdの化学量論比依存性を示すグラフ。
- 【図12】 Alの化学量論比が0.1の場合における温度係数及び△Hの In及びGdの化学量論比依存性を示すグラフ。
- 【図13】 Alの化学量論比が0.2の場合における温度係数及び△Hの In及びGdの化学量論比依存性を示すグラフ。
- 【図14】 Alの化学量論比が0.3の場合における温度係数及び△Hの In及びGdの化学量論比依存性を示すグラフ。
- 【図15】 A1の化学量論比が0.5の場合における温度係数及び△HのIn及びGdの化学量論比依存性を示すグラフ。

【符号の説明】

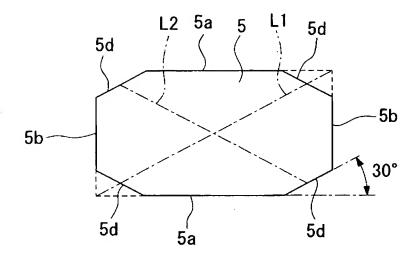
1…アイソレータ(非可逆回路素子)、3…中空ヨーク、4…磁石、5…板状磁性体、6 b…第1中心導体(中心導体)、7 b…第2中心導体(中心導体)、8 b…第3中心導体(中心導体)、10…共通電極、11,12…整合用コンデンサ、13…終端抵抗、40…アンテナ、47…送信回路(送信回路部)、L3…両中心導体の重複部分の長さ、L4…磁性体基板の他面に重なる中心導体部分の中心導体部分の長さ。



【図1】



[図2]



【図3】

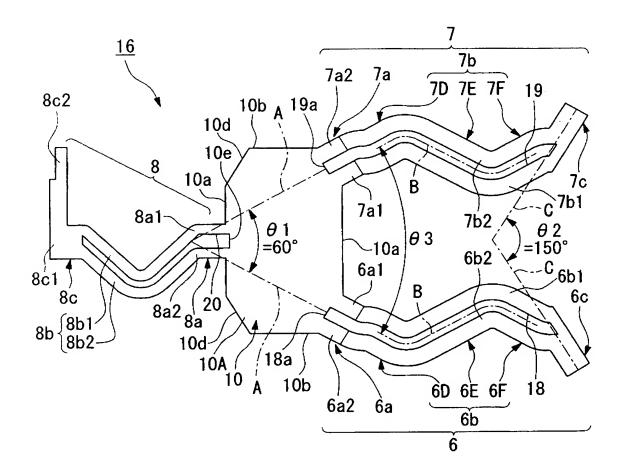
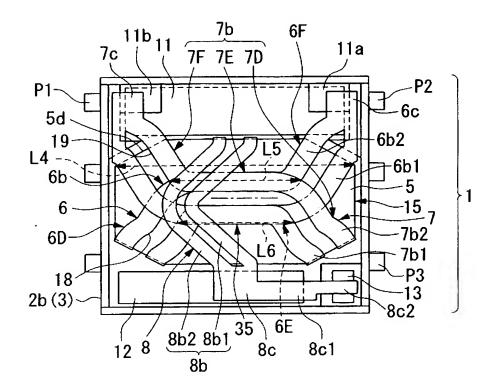
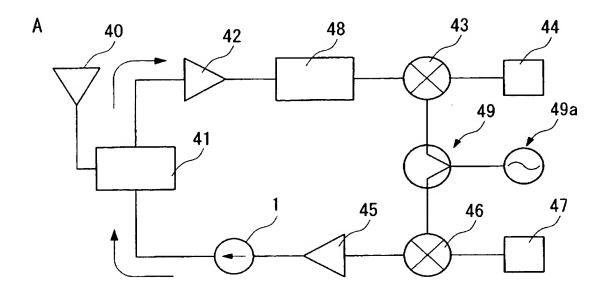
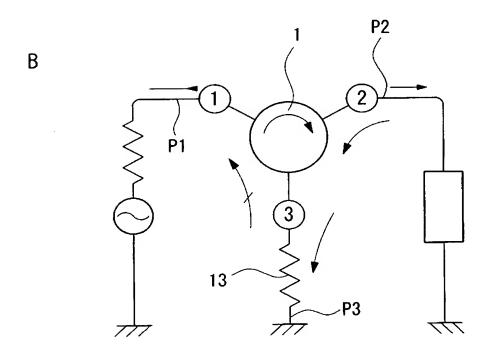


図4】

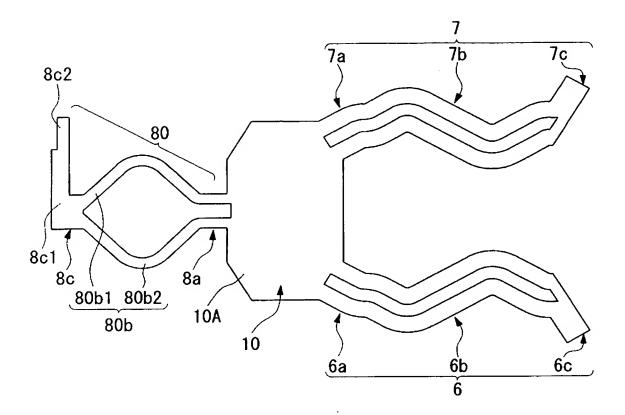


【図5】

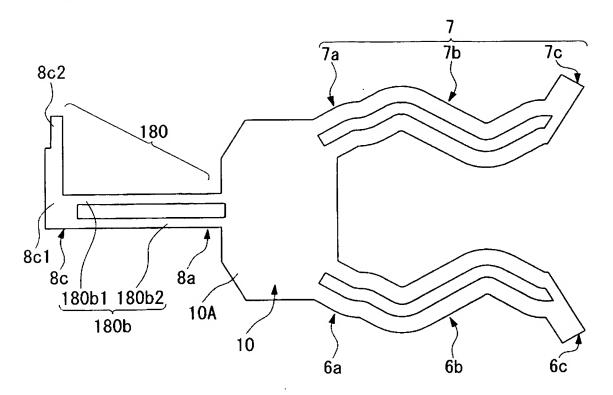




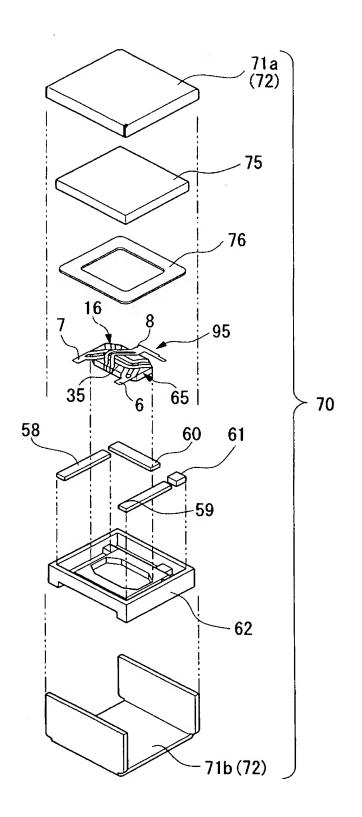
【図6】



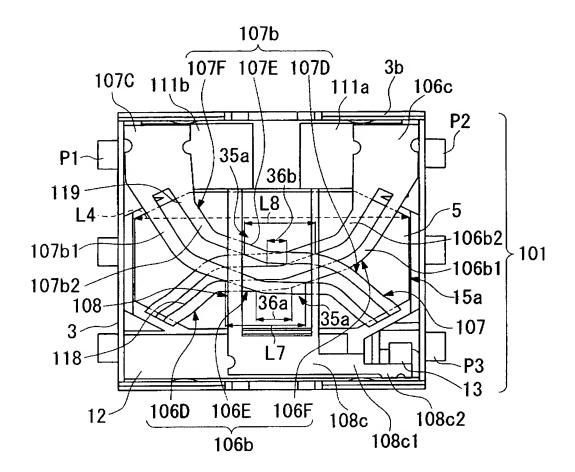
【図7】



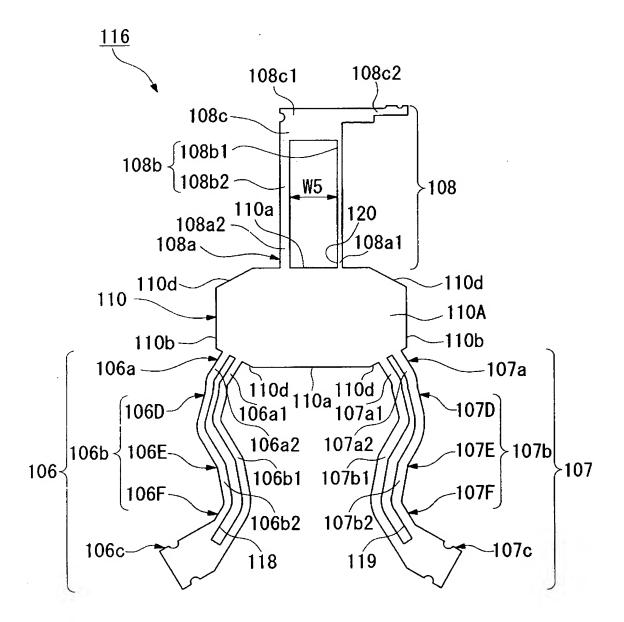
【図8】



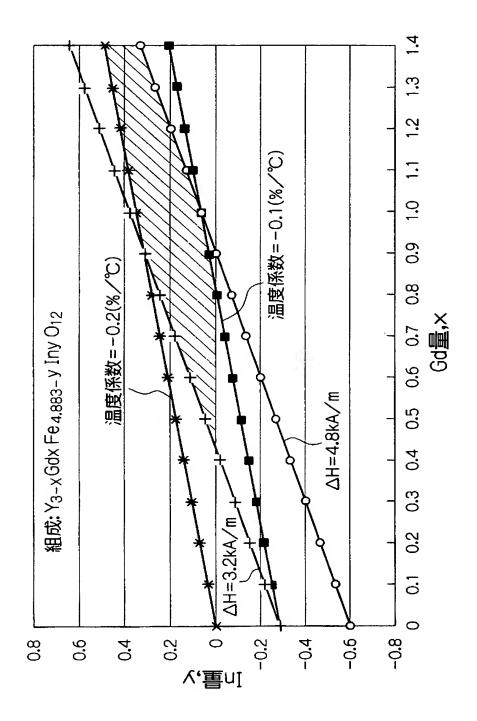
【図9】



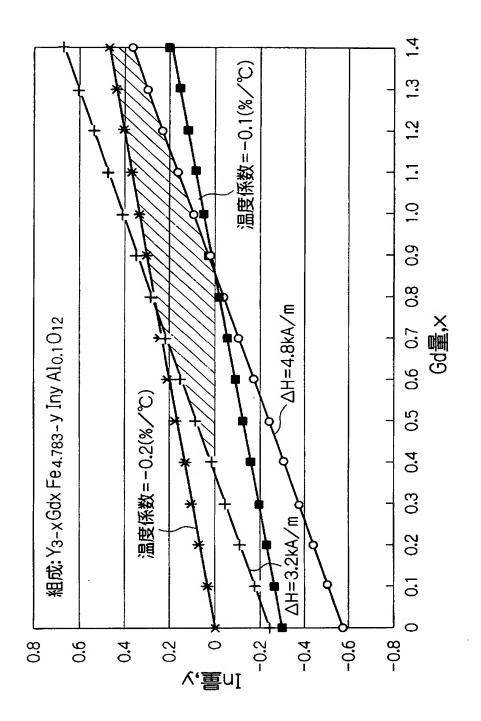
【図10】



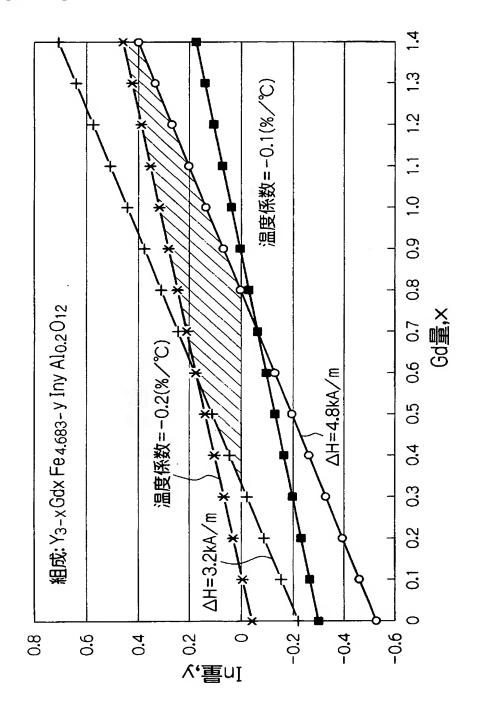
【図11】



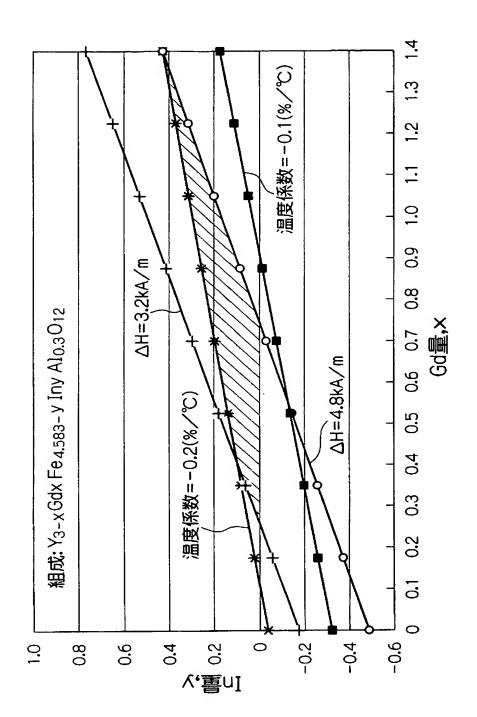
【図12】



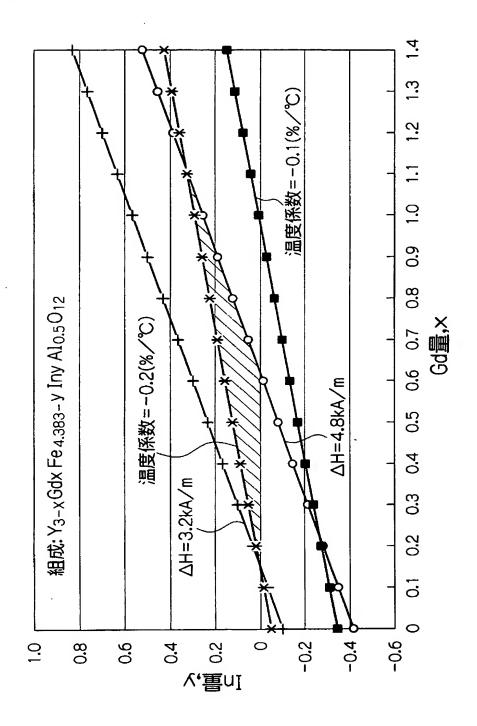
【図13】



【図14】



【図15】



ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 温度変化に対する挿入損失の中心周波数の変化が少ない非可逆回路素子を提供する。

【解決手段】 板状磁性体 5 と、共通電極と、中心導体 6 b、 7 b、 8 b と、板状磁性体 5 に対向して配置されたバイアス用の磁石 4 とを具備してなり、板状磁性体 5 の飽和磁化の温度係数が -8 5 \mathbb{C} \sim -3 5 \mathbb{C} の温度範囲で -0 . 2 (%/ \mathbb{C}) 以上 -0 . 1 (%/ \mathbb{C}) 以下であり、磁石 4 の残留磁化の温度係数が -8 5 \mathbb{C} \sim -3 5 \mathbb{C} の温度範囲で -0 . 2 0 (%/ \mathbb{C}) 以上 -0 . 1 5 (%/ \mathbb{C}) 以下であることを特徴とする非可逆回路素子 1 を採用する。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-334999

受付番号 50201744795

書類名 特許願

担当官 第七担当上席 0096

作成日 平成14年11月20日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100064908

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

次頁有



認定・付加情報(続き)

【氏名又は名称】

鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】

100107836

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

村山 靖彦



特願2002-334999

出願人履歴情報

識別番号

[000010098]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月27日

住 所

新規登録 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

氏 名 アルプス電気株式会社